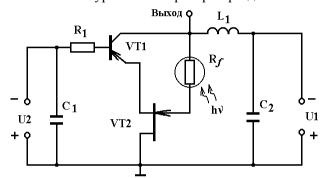
РАДИОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ МИКРОЭЛЕКТРОННЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ОПТИЧЕСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

д.т.н., проф. В.С. Осадчук, д.т.н., проф. А.В. Осадчук Винницкий национальный технический университет (Украина), osa@lili.vstu.vinnica.ua

Радиоизмерительные преобразователи оптического излучения находят все более широкое использование в разнообразнейший сферах деятельности человека. В работе представлены исследования радиоизмерительного преобразователя оптического излучения, принцип работы которого основан на использовании реактивных свойств транзисторной структуры с отрицательным дифференциальным сопротивлением, которое позволяет создать автогенератор при подключении внешней индуктивности. Частота генерации изменяется в результате изменения эквивалентной емкости колебательного контура автогенератора при действии оптического излучения на фоточувствительный рези-



стор (рис.1). Конструктивно фоточувствительный преобразователь состоит из арсенид галлиевого полевого транзистора с барьером Шоттки и биполярного транзистора. Эта структура является базовой для построения преобразователя потому, что она обеспечивает режим работы в диапазоне сверхвысоких частот, что очень важно для СВЧ радиоэлектроники.

Рис. 1. Электрическая схема преобразователя оп-

тического излучения

Функция преобразования в этом случае имеет вид:

$$F_{0} = \frac{1}{4} \frac{\sqrt{2} \sqrt{\frac{R_{f}^{2}(P)C_{f}^{2} + C_{gd}R_{f}^{2}(P)C_{f} - LC_{gd} - \sqrt{(R_{f}^{2}(P)C_{f}^{2} + C_{gd}R_{f}^{2}(P)C_{f} - LC_{gd})^{2} + 4LC_{gd}R_{f}^{2}(P)C_{f}^{2}}}{LC_{gd}R_{f}^{2}(P)C_{f}^{2}}}{\pi}.$$
 (1)

Чувствительность фоточувствительного преобразователя определяется формулой:

$$S_{P} = \frac{1}{4} \frac{\sqrt{2} \left(\frac{\partial R_{f}(P)}{\partial P} \right) \left(R_{f}^{2}(P) C_{f}^{2} - C_{gd} R_{f}^{2}(P) C_{f} + \sqrt{A_{1}} + L C_{gd} \right)}{\pi R_{f}^{2}(P) C_{f} \sqrt{A_{1}} \sqrt{-\frac{-R_{f}^{2}(P) C_{f}^{2} - C_{gd} R_{f}^{2}(P) C_{f} + \sqrt{A_{1}} + L C_{gd}}{L C_{gd} R_{f}^{2}(P) C_{f}^{2}}}},$$
(2)

где
$$A_{\rm l} = R_f^4(P)C_f^4 + 2R_f^4(P)C_f^4C_{gd} + 2LC_{gd}R_f^2(P)C_f^2 + C_{gd}^2R_f^4(P)C_f^4 - 2C_{gd}^2R_f^2(P)C_fL + L^2C_{gd}^2 \ .$$

Схема фоточувствительного преобразователя изготовлена по гибридной технологии и состоит из биполярного транзистора типа КТ3123БМ и арсенид галлиевого транзистора с барьером Шоттки типа 3П602. В качестве фоточувствительного элемента был использован фоторезистор. Внешняя индуктивность изготовлена методом напыления. Экспериментально установлено, что с возрастанием мощности светового потока от $0~\text{мкBt/cm}^2~\text{до}~80~\text{мкBt/cm}^2$ уменьшается частота генерации от 860,3~МГц до 846,6~Мгц. Исследование показали, что выбором режима питание по постоянному напряжению, можно получить линейную зависимость частоты генерации от мощности падающего света. Оптимальным напряжением питания является величина 4~B, при которой существует наименьшее изменение частоты генерации в диапазоне от $20^{\circ}~\text{C}$ до $80^{\circ}~\text{C}$. Чувствительность преобразователя оптического излучения составляет $216~\text{кГц/мкВт/cm}^2$.